

**テラビット情報ナノエレクトロニクス
事業推進担当者(計 14 名)**

拠点リーダー

岩田 穆 (58)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・教授

兼ナノデバイス・システム研究センター長

研究分野： システムアーキテクチャと回路設計

佐々木 守 (41)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・助教授

研究分野： チップ間無線情報通信方式と三次元集積基盤技術

Mattausch Hans Jürgen (51)

ナノデバイス・システム研究センター・教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 全並列アナ・デジ融合連想メモリのシステムアーキテクチャと高速化の研究

小出 哲士 (36)

ナノデバイス・システム研究センター・助教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 連想メモリベース認識・学習システムのための画像処理フロントエンド LSI の研究

三浦 道子 (54)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・教授

研究分野： デバイスプロセスと回路をつなぐモデルの開発

上野 弘明 (31) (～平成 16 年 3 月 31 日)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・助手

研究分野： MOSFET における高周波での高調波歪み特性

芝原 健太郎 (44)

ナノデバイス・システム研究センター・助教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 微細化基盤技術

角南 英夫 (60)

ナノデバイス・システム研究センター・教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 極微細 SOI 立体トランジスタの研究

宮崎 誠一 (45)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・教授

研究分野： 自己組織化ナノ構造を用いた多値メモリ、極微細・超高感度光センサーの開発

東 清一郎 (37)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・助教授

研究分野： Si 量子ドット作製プロセス技術と光入力 MOS デバイスに関する研究

村上 秀樹 (31)

先端物質科学研究科半導体集積科学専攻・助手

研究分野： 低抵抗電極／高誘電率絶縁膜積層構造とデバイス応用

吉川 公麿 (52)

ナノデバイス・システム研究センター・教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 高速三次元無線インターコネクタの研究

横山 新 (50)

ナノデバイス・システム研究センター・教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 光配線集積回路の開発

中島 安理 (43)

ナノデバイス・システム研究センター・助教授

兼先端物質科学研究科半導体集積科学専攻

研究分野： 微細 MOS トランジスタのための高誘電率ゲート絶縁膜の研究
